



## 共聚焦光路系统、共聚焦偏振测量方法及其应用

**专利名称:** 共聚焦光路系统、共聚焦偏振测量方法及其应用  
**专利类别:** 发明  
**申请号:** 2020102119595  
**第一发明人:** 刘宝利  
**其它发明人:** 王静;顾长志;辛铭;蓝文泽  
**专利授权日期:** 2021-06-22

[关闭窗口](#)

